

## 要 約 書

本発明における磁気ディスク用ガラス基板（１００）の製造方法は、磁気ディスク用ガラス基板（１００）をケース（３００）に收容し、ケース（３００）を梱包袋（３５０）に格納するとき、静電気を帯電する帯電装置（３２０）によって、梱包作業の雰囲気から空気中に浮遊している塵埃（３１０）を吸着させて除去し、磁気ディスク用ガラス基板（１００）を收容したケース（３００）を梱包袋（３５０）に格納し、梱包袋（３５０）を脱気した状態で密封することを特徴とする。

（図４）